

공개특허실용신안공보 2000-8호(발행일 2000.3.6)

1. 화학소재분야

공개번호	국제분류코드 (IPC)	출원인	발명의 명칭
특2000-0012371	C09D 175/00 (조기공개)	주식회사 헥사켄	폴리올레핀 필름 백의 미끄럼 방지용 물질
특2000-0012423	B01J 2/00 (조기공개)	오성근	계면활성제 수용액내에서 미세금속입자의 제조방법
특2000-0012658	B01J 21/16 (조기공개)	주식회사 대일화학	석유화학공업용 촉매 제조방법
특2000-0013127	B01J 23/22	한국전력공사	안료용 이산화티타늄을 촉매의 담지체로 이용하는 질소산화물제거용 오산화이바나돔계 촉매
특2000-0013248	C08J 5/18	에스케이씨 주식회사	조명기구 피복용 폴리에스테르 필름
특2000-0013518	B01J 23/74	한국화학연구소	산화반응용 고체촉매와 이의 제조방법
특2000-0013658	B01J 31/06	한국전력공사	기상-증기상-액상에서의 수소동위원소 교환반응을 위한 기공분포가 고른 소수성 촉매의 제조방법
특2000-0013698	B01J 23/745	대한제당 주식회사	철분과무기염화물을주성분으로하는새로운산 소흡수제
특2000-0013856	C08J 5/00	대상 주식회사	천연고분자를 이용한 생분해성 일회용 용기 제조방법 및 그 조성물
특2000-0014182	C08J 5/18	한국과학기술연구 원	합성수지 무적 필름의 제조방법

<고분자 관련>

공개번호	국제분류코드 (IPC)	출원인	발명의 명칭
특2000-0012279	C08L 75/04 (조기공개)	주식회사 대성우레탄	냉장/냉동고 벽체용 바이오우레탄 조성물 및 그 조성물을이용한 냉장/냉동고 벽체
특2000-0012409	C08L 101/12 (조기공개)	이지홍	대나무 숲을 넣은 플라스틱 용기
특2000-0012760	C08L 33/08 (조기공개)	주식회사 엘지화학	하이드로 겔 조성물
특2000-0013473	C08G 63/78	주식회사 삼양사	고투명성 폴리트리메틸렌테레프탈레이트의 제조방법
특2000-0014019	C08L 23/10	윤여경	폴리프로필렌수지의 제조방법 및 이를 이용하여 제조한 폴리프로필렌수지재 제품
특2000-0014170	C08L 9/00	주식회사 엘지화학	일반물성, 가공성 및 내 HCFC 성이 우수한 열가소성 수지조성물
특2000-0014286	C08L 19/00	금호산업 주식회사	타이어용 가류브레더의 고무조성물

2. 환경 및 분리공정분야

공개번호	국제분류코드 (IPC)	출원인	발명의 명칭
특2000-0012164	B01D 47/00 (조기공개)	장하운	다이옥신및유해가스오염기체의정화방법및그 장치
특2000-0012169	C02F 11/12 (조기공개)	주식회사 한틀산업	슬러지건조시스템
특2000-0012414	C02F 3/30 (조기공개)	이경섭	혐기성 및 호기성 병행 발포막 접촉식 오수정화방법
특2000-0012464	C02F 3/30 (조기공개)	최영철	폐수의 호기성 및 무산소 탈질처리 겸용의 제트 산기관 및처리공법
특2000-0012673	C02F 1/463 (조기공개)	주식회사 성원이엔티	폐수의 전해응집장치
특2000-0012682	B01D 46/00 (조기공개)	김경미	활성 공기 발생기
특2000-0012731	C02F 1/72 (조기공개)	지종기	자석과 텅스텐 촉매를 이용한 초음파 결합 고밀도플라즈마 폐수 처리방법과 그 장치
특2000-0012740	B01D 39/16 (조기공개)	류희욱	폐가스 정화용 바이오필터 장치 및 그를 이용한 제거방법
특2000-0012818	C02F 3/12 (조기공개)	유알씨테크놀로지 유한회사	오폐수의 생물학적 처리방법
특2000-0012917	C02F 1/72	주식회사 신우지이	사진인화폐수 처리용 직접접촉 이동식 광촉매 반응장치
특2000-0013119	B01D 33/70	삼성전자 주식회사	슬러리 공급장치
특2000-0013238	C02F 3/12	현대중공업 주식회사	중소규모용 수직 다단 활성슬러지 폭기조
특2000-0013559	B01D 47/00	주식회사 제철화학	폐가스 정화 시스템
특2000-0013589	C02F 3/30	동아제약 주식회사	생활오수 합병정화 처리장치
특2000-0013756	C02F 9/00	대경기계기술 주식회사	막분리형 활성슬러지법과 전기분해법을 결합한 축산폐수의 처리법

3. 정밀화학분야

공개번호	국제분류코드 (IPC)	출원인	발명의 명칭
특2000-0012371	C09D 175/00 (조기공개)	주식회사 헥사켄	폴리올레핀 필름 백의 미끄럼 방지용 물질
특2000-0012388	C09D 5/03 (조기공개)	주식회사 파우켄	비점착, 세정 용이성 분체도료
특2000-0012418	C10L 5/44 (조기공개)	주식회사 강산테크놀러지	무미, 무취 대나무 숲의 제조장치 및 방법
특2000-0012498	C09D 183/04 (조기공개)	주식회사 엔피온	광촉매용 피복조성물 및 그 제조방법
특2000-0012514	C10L 5/46 (조기공개)	주식회사 고려자동화	음식물쓰레기를 이용한 고체연료 제조방법
특2000-0012632	C10M 129/72 (조기공개)	주식회사 일철화학	타이어 코드용 합성섬유 처리용 유제 조성물
특2000-0012663	C09K 5/00 (조기공개)	대주정밀화학 주식회사	전기발열체용 저온 열처리 저항 페이스트의 조성물 및 그제조 방법
특2000-0012708	C09K 21/00 (조기공개)	박창의	난연성 불연성 결로방지 보온용 물질의 제조방법
특2000-0012784	C09J 7/00 (조기공개)	주식회사 일진알미늄	연 폴리에스테르/난연 폴리에틸렌 마이카 테이프의제조방법 및 그 제품
특2000-0012924	C09D 11/02	휴렛트-팩카드 컴파니	염계잉크조성물
특2000-0013595	C09D 5/16	삼성코닝 주식회사	오염방지 코팅용 조성물 및 이에 의해 코팅된 유리제품
특2000-0013826	C09J 133/08	엘지전자 주식회사	음극선관의 패널에 이용되는 경화성 접착제 및 그에 따른 투과율 선정 방법